無機テンプレート法によるシリカナノ中空粒子の迅速合成

高井千加・石野尊拡・白井 孝・藤 正督
名古屋工業大学先進セラミックス研究センター
〒 507-0033 岐阜県多治見市本町 3 丁目 101-1

Rapid Synthesis of Hollow Silica Nanoparticles by Inorganic Template Method

Chika Takai, Takahiro Ishino, Takashi Shirai, Masayoshi Fuji

Advanced Ceramics Research Center, Nagoya Institute of Technology 3-101-1 Honmachi, Tajimi, Gifu 507-0033, JAPAN

This article in Japanese reviews our recent paper, "Rapid and high yield synthesis of hollow silica nanoparticles using an NH₄F catalyst", published in Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 446, 46–49, (2014) by C. Takai, T. Ishino, M. Fuji and T. Shirai. The rapid synthesis of hollow silica nanoparticles based on the CaCO₃ template method is proposed. Typically, it contains two steps for the silica coating on a CaCO₃ template by a sol-gel reaction and template removal by a dilute acid solution. To promote the conversion of tetraethoxysilane (TEOS) to a silica shell on the CaCO₃ template, the effects of fluoride catalysts on the TEOS consumption rate during the silica coating were investigated using energy dispersive spectroscopy (EDS). The TEOS consumption rate of the NH₄F-catalyzed system reached 100% within 15 min while the conventional NH₄OH system took 120 min to consume the TEOS. The obtained samples using the NH₄F system for 15 min showed a uniform hollow structure with a thin silica shell. For the KF system as the other fluoride catalyst, the TEOS consumption rate did not reach 100% even after 120 min. When the polystyrene (PS) template was used with the NH₄F system, dense silica particles were formed as well as hollow structures. Based on these results, a rapid and high yield of hollow silica nanoparticles can be achieved by not only F', but also NH₄⁺ using the CaCO₃ template method.

Keywords: Silica nanoparticle, CaCO3 template method, Rapid synthesis

1. はじめに

本 解 説 は、 著 者 ら が Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 446, 46–49, (2014) に投稿した学術論文を基に和文解説としたもの である¹⁾。

今日では、省エネルギー、環境に配慮し、合成プロセ スの構築も含めた材料開発が必要となっている。ナノサ イズの孔をもつ中空粒子は、そのユニークな構造から、 断熱性、絶縁性、高比表面積、物質内包能、光学特性な ど様々な機能性を有することが期待できる。

これまでに、シリカシェルからなる中空粒子の高い可 視光透過性および断熱性を生かした透明断熱フィルムを 開発した²⁾。複合フィルムは熱伝導率が樹脂フィルムの 約 1/10 であることを示し、中空粒子を複合化すること により飛躍的に断熱性が向上することがわかっている。 また、中空構造の絶縁性を生かした防食塗料の開発も 行ってきた³⁾。アルミニウム板上に膜厚約 15µm の薄さ で 240 時間後も表面腐食痕がまったく見られず非常に 優れた防食性能を示し、従来のクロム処理に代替可能で あるといえる。塗膜厚も従来の 10 分の 1 程度でよく、 塗料使用量の大幅な削減ができ、環境への負荷を低減で きるという多くのアドバンテージがある。また開発当初 は予想し得なかった滑り止め機能を持つ塗料は、五輪公 式バレーボール球として採用された。

これらの高機能発現のポイントは、ナノ中空粒子の シェル内部空間が外部空間と遮蔽されていること、各々 の機能性に合ったナノ構造の設計が必要となる。本稿で は、このようなナノ中空粒子の合成法を概観し、著者ら が開発した無機テンプレート法を基にした迅速合成法を 報告する。

2. ナノ中空粒子の合成法

ナノ中空粒子の合成は、主にテンプレート法が用いら れる。テンプレート粒子表面に、シェル材をコーティン グ後、テンプレートを化学的な処理で除去することで中 空構造を得る。ポリスチレンビーズをテンプレートとし た有機ビーズテンプレート法⁴⁾は、粒子サイズの制御 が容易で狭い粒度分布を得ることができるが、一方でテ ンプレート除去に大量の有機溶剤や燃焼ガスが発生する ため環境負荷への影響が懸念される。これらの課題を解 決できる合成法が無機粒子テンプレート法である⁵⁾。炭酸カルシウムをテンプレートとする場合、希釈酸水溶液でテンプレートを溶解除去できる上、廃酸溶液を炭酸カルシウム粒子の合成に再利用することが可能である。特に炭酸カルシウムは球状、立方体状など結晶形に則った様々な形状で合成することが可能であり、これらの形状を模倣した中空粒子の合成が可能であることも本手法の特徴の一つである⁶⁾。

著者らはこれまでに、本手法をもとに冒頭で紹介した ナノ中空構造の設計を行ってきた。CaCO₃はナノサイ ズで粒子径制御することが可能である。したがって、中 空粒子の形状に加えて、径も自由に制御することができ る。シェルはシリカ源であるアルコキシドのゾルゲル反 応からなるシリカコーティング層である。温度や添加量 など様々なゾルゲル反応条件を最適化することによって シリカシェルの微細構造を設計することも可能である。 無機テンプレート法で合成したシリカシェルは、テンプ レート除去の際に発生する二酸化炭素が通過できるくら いの超微細なマイクロ孔が開いていることがわかってい る⁶⁾。例えば、反応溶液のpHと反応時間を適切に組み 合わせることによって、シリカシェルのみかけ密度を 1.4-2.2 g/cm³間で制御できることや⁷⁾、界面活性剤のミ セル形成能を利用し、メソ孔を持つ中空粒子の合成法も 報告している⁸⁾。シェルにナノサイズの大きな孔を形成 させることも可能である。スケルトン構造と命名したが、 キュービック状の12本のシリカフレームのみからなる ユニークな構造で、反応溶媒の極性や CaCO₃ 表面被覆 剤の組み合わせにより形成させることができる⁹⁾。

このように、無機テンプレート法を用いて所望の機能 性に特化したナノ中空粒子の合成が可能である。水酸化 アンモニウム(NH₄OH)は、シリカ源であるシリコン アルコキシド(TEOS)のゾルゲル反応触媒としてよく 用いられている。無機テンプレート法において、シリカ シェル厚、細孔径、みかけ密度を設計するためには、ゾ ルゲル反応条件として反応温度、触媒量、反応時間など を最適化する必要がある。TEOSは比較的高価な試薬で あり、反応液中に添加したTEOSがシリカシェルへす べて転化することが望ましい。そのためにNH₄OH 触媒 添加量や反応時間を増加させても、CaCO₃テンプレー ト表面へのシリカコーティングよりも、反応液中でシリ カ中実粒子の生成が促進されてしまう。そのため、 TEOSの加水分解、縮合反応が、CaCO₃テンプレート 表面で選択的に起こるような触媒の選択が必要となる。

3. 中空粒子迅速合成技術の提案

これまでに、ゾルゲル反応触媒として様々な酸、塩基 触媒が用いられてきた。フッ素イオンは、その原子半径 の小ささから、TEOSのSiへ求核攻撃しやすく、 TEOSの加水分解反応を促進することが知られている。 Pope ら¹⁰⁾は、フッ素系触媒であるフッ化水素(HF)、フッ 化カリウム(KF)がNH₄OHと比較してTEOSの加水 分解、縮合反応を飛躍的に促進することを報告した。具 体的には、HF、KF、NH₄OH系においてシリカゲルが 生成するまでの時間が6分、12時間、1000時間であっ た。他にも、フッ化アンモニウム(NH₄F)、フッ化ナト リウム(NaF)などの触媒がゾルゲル反応を促進させる ことが報告されている¹¹⁾。

本研究では、CaCO₃ テンプレートが溶解しない塩基 触媒に限定して KF や NH₄F を選択し、各触媒系におけ る TEOS のシリカへの転化率を元素分析(EDS)によ り評価した。従来用いられてきた NH₄OH と、フッ素系 触媒である KF や NH₄F 系を比較することで、アンモニ ウムイオン(NH₄⁺)やFが、CaCO₃ テンプレート表面 におけるシリカコーティングに与える影響について調べ た。

ナノ中空粒子は CaCO₃ ナノ粒子をテンプレートとし、 エタノール(EtOH)分散液を調製後、TEOS、各触媒、 蒸留水を加え、所定時間振盪機で反応後、コアシェル粒 子を得た。希釈塩酸水溶液で CaCO₃ テンプレートを除 去後、洗浄、乾燥して中空粒子を得た。TEOS のシリカ への転化率は、TEOS 消費率として CaCO₃ テンプレー ト存在下、不在下の両方で評価した。TEOS/EtOH/ NH₄OH/H₂O の混合溶液と、これに CaCO₃ 粒子を添加 した分散液を調製し、振盪機で所定時間反応後、素早く 各液の上澄みを、シリンジフィルターを通して採取した。 上澄みに含まれる Si 量 (=未反応 TEOS 量)をエネルギー 分散型 X 線分析(EDS)により評価し、各反応時間に おける TEOS 消費率を算出した。

Fig. 1 に、CaCO₃ 不在下、存在下の NH₄OH 触媒系 における TEOS 消費率を、反応時間(0分~120分)ご とにプロットした。CaCO₃ 不在下、存在下、どちらの TEOS 消費率も、反応時間 60 分以内に急激に増加し 80% に到達し、その後緩やかに上昇し、120 分でほぼ 100% に達した。60 分以内に見られた急激な消費率の



Fig. 1. TEOS consumption rate of NH₄OH catalyzed system (a) with and (b) without CaCO₃ as a function of stirring time¹

増加は、CaCO₃が存在するほうがより速いこともわかる。

NH₄OH と TEOS を EtOH/H₂O 液 に添加 すると、 NH₄⁺ と TEOS のエトキシ (OEt) 基の静電的相互作用 により引き合うため、NH₄⁺ が TEOS 分子の周辺に集ま る。NH₄OH 濃度が十分であるとき、OH⁻ が TEOS の Si を求核攻撃し、OEt 基を OH 基に置き換える。その後、 他の 3 つの OEt 基も次々に加水分解され、反応液中の OH 濃度が減少する。それゆえ、時間経過とともに加 水分解速度は減少する。CaCO₃ が反応液中に存在した ことによって TEOS 加水分解速度の増加が見られたの は、NH₄⁺ または OH⁻ の存在により CaCO₃ 表面で選択 的に TEOS 加水分解が起こったのではないかと推察さ れる。

そこで、OH の代わりにF を有する NH₄F 触媒系に ついて同様に TEOS 消費率を評価した。Fig. 2 は、 CaCO₃ 不在、存在下、NH₄F 触媒系における TEOS 消 費率を反応時間 0 ~ 90 分間でプロットしたものである。 Fig. 1 の NH₄OH 触媒系と比較して、NH₄F 触媒系では TEOS 消費率が短時間で飛躍的に増加したことがわか る。特に、CaCO₃ 不在下では、反応時間 5 分で TEOS 消費率が 100% に達した。CaCO₃ 存在下でも、15 分後 にすべての TEOS が消費されたことを示した。

NH₄F 触媒系でも、NH₄⁺ が TEOS 分子の周囲に集ま り、十分なNH₄⁺ 濃度に達すると TEOS 加水分解が開始 される。NH₄OH 系との違いは、OH⁻ より原子半径の小 さな F⁻が、より TEOS の Si を求核攻撃しやすいことで ある。F⁻が Si を攻撃すると、[(OEt)₄-Si-F]⁻ 中間体を 経て、(OEt)₃-Si-F が生成する。この化合物は反応液中 の水と錯体を形成し、一つの OEt 基が OH 基に置き換 わり、最終的にすべての基の加水分解が終了し Si(OH)₄ となる。F⁻ は、加水分解だけでなく Si(OH)₄ 間の縮合 反応にも寄与する。したがって、NH₄F 系の TEOS 消費 率は NH₄OH 系よりも飛躍的に早くなる。興味深いこと



Fig. 2. TEOS consumption rate of NH₄F catalyzed system (a) with and (b) without CaCO₃ as a function of stirring time¹⁾

は、CaCO₃が存在しても、反応時間 15 分という短時間 で TEOS が消費されることである。それゆえ、NH₄⁺ は CaCO₃ 表面に集まりやすく、TEOS の加水分解を CaCO₃ 表面で促進しやすいと考えられる。

NH₄F系、反応時間 15 分で得られたサンプルの透過 電子顕微鏡 (TEM) を Fig. 3 (a) に示す。キュービッ ク状のテンプレート形状を反映した中空粒子が生成して いることがわかる。NH₄OH系、120 分で得られたサン プルの観察像 (Fig. 3 (b)) と比較すると、シェル厚は 約 半 分 (NH₄F系: 7.02 nm、NH₄OH系: 15.12 nm)



Fig. 3. TEM observations of hollow silica nanoparticles prepared in (a) NH_4F (15 min), (b) NH_4OH (120 min) catalyzed systems¹⁾



Fig. 4. TEOS consumption rate of KF catalyzed system (a) with and (b) without CaCO₃ as a function of stirring time¹⁾



Fig. 5. STEM image of hollow nanoparticles using PS template with NH_4F catalyst for 15 min¹⁾

であり、NH₄F系中空粒子のシェルがNH₄OH系中空粒 子よりも凹凸が大きい。二次電子像の観察から、粒子表 面に孔は見られなかったことから、シェル表面の凹凸で あることがわかる。このような薄く、凹凸のあるシェル が形成する原因は現在調査中である。

フッ素系触媒であるが、NH₄⁺を持たないKF触媒に ついても同様に評価した。Fig. 4 は、CaCO₃ 不在、存 在下、KF 触媒における TEOS 消費率を反応時間 0 分か ら 120 分間でプロットしたものである。反応時間 30 分 後、CaCO₃ 不在下の TEOS 消費率は素早く上昇した。 この上昇速度は NH₄OH 系(Fig. 1)よりも早い。その後、 緩やかに上昇を続け、90%に達した。CaCO₃ 存在下では、 反応時間 60 分まで上昇した後、緩やかに上昇し 120 分 後に 70% に達した。この結果から、F⁻が TEOS の加水 分解を促進することは明らかであるが、CaCO₃ テンプ レートが存在する場合はカチオンの選択が重要であるこ とがわかる。

NH⁴の反応への寄与について議論する。CaCO₃テン プレート表面では、 Ca^{2+} または CO_3^{2-} が存在する。 Neagle らは、CaCO₃ 表面の Ca²⁺ サイトは NH₃ 分子と 弱い相互作用を有することを FT-IR 分析により明らか にした¹²⁾。無機テンプレート法においても、CaCO₃表 面にはNH4⁺が集まりやすいと推測できる。つまり、 TEOS の加水分解、縮合反応が、CaCO₃ 表面近傍で選 択的に起こりやすく、CaCO,表面でシリカコーティン グが形成されるということである。これは、CaCO₃と NH₄⁺間の典型的な現象である。例えば CaCO₃ の代わ りに、ポリスチレン (PS) 粒子をテンプレートとして 中空粒子を合成すると、Fig. 5の STEM 画像に示すよ うに中空粒子は生成するがシェル構造は均一ではなく、 多くのシリカ中実粒子の生成も見られる。これは、 NH4⁺とPS 表面の相互作用が弱く、TEOS 加水分解、 縮合が PS 表面のみならず反応液中でも起こるためであ る。

4. おわりに

本稿では、無機テンプレート法をもとに、NH₄F 触媒 を用いることによるナノ中空粒子の迅速合成法を提案し た。従来 NH₄OH 触媒を用いる系では 120 分の合成時 間を必要としたが、NH₄F 触媒を用いたことにより 15 分の合成時間で TEOS の消費率が 100% に達すること がわかった。CaCO₃ 表面で迅速に、かつ選択的にシリ カコーティングを生成させるためには、CaCO₃ 表面と 相互作用を持つ NH₄⁺の存在と、ゾルゲル反応を促進さ せる F の存在が必要であることがわかった。

引用文献

- C. Takai, T. Ishino, M. Fuji, T. Shirai, "Rapid and high yield synthesis of hollow silica nanoparticles using an NH₄F catalyst," Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 446 46–49 (2014)
- C. Takai, M. Fuji, K. Fujimoto, "Thermal insulation film achieved by hollow silica nanoparticles," Journal of the Society of Powder Technology, Japan, 49 806-900 (2012)
- 3) 特許第5186644 号「防食膜および防食塗料」
- F. Caruso, R. A. Caruso, H. Mohwald, "Nanoengineering of inorganic and hybrid hollow spheres by colloidal templatings," Science, 282 1111-1114 (1998)
- M. Fuji, C. Takai, Y. Tarutani, T. Takei, M. Takahashi, "Surface properties of nanosize hollow silica particles on the molecular level," Advanced Powder Technology, 18 81-91 (2007)
- M. Fuji, T. Shin, H. Watanabe, T. Takei, "Shape-controlled hollow silica nanoparticles synthesized by an inorganic particle template method," Advanced Powder Technology, 23 562-565 (2011)
- C. Takai, H. Watanabe, T. Asai, M. Fuji, "Determine apparent shell density for evaluation of hollow silica nanoparticle," Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 404 101-105 (2012)
- R. V. R. Virtudazo, M. Fuji, C. Takai, T. Shirai, "Characterization on the precipitate sample of cetyltrimethylammonium bromide adsorbed onto nanocube CaCO₃ particles from aqueous-ammonia-rich solution," Journal of Nanoparticle Research, 14 1304-1315 (2012)
- C. Takai, M. Fuji, K. Fujimoto, "Skeletal silica nanoparticles prepared by control of reaction polarity," Chemistry Letters, 40(12) 1346-1348 (2011)
- E. J. A. Pope, J. D. Mackenzie, "Sol-gel processing of silica.II. The role of the catalyst," Journal of Non-Crystalline Solids 87 185-198 (1986)
- 11) D. J. Suh, T. –J. Parck, J. H. Sonn, J. –C. Lim, "Effect of aging on the porous texture of silica aerogels prepared by NH₄OH and NH₄F catalyzed sol-gel process," Journal of Materials Science Letters, 18 1473-1475 (1999)
- W. Neagle, C. H. Rochester, "Infrared study of the adsorption of water and ammonia on calcium carbonate," Journal of Chemical Society, Faraday Transactions, 86 181-183 (1990)